

NUBIC知的財産情報開示

開示日：2001年12月05日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

NUBIC管理番号：2001000101

表題	温度変化で脱着可能なイオン交換膜			
技術分野	化学・薬品	有機材料	高分子材料	
適応製品	水質浄化装置、有価物質の分離・回収・除去装置、電気透析装置			
目的	安価なイオン交換膜の提供			
技術概要	本発明は、汎用のポリエチレンフィルムを基質にカチオン性のモノマーをグラフト重合させて得られた陰イオン交換膜である。 本交換膜はアニオン性物質の優れた吸着性及び脱着性を有し、再利用性も良好で、更には、この膜は温度を変化させることによって脱着性を制御できるという新しい機能を有している。 本発明の交換膜は水質浄化、有価物質の回収等に有用である。			

整理番号 10280 担当者 斎藤 光史

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。
(FAX、e-mail、郵送いずれでも可。)
各担当コーディネーターからご連絡を申し上げます。

面談希望日時			
(ふりがな) 氏名			
会社名			
所属		役職	
電話番号		FAX番号	
E-mail			
連絡事項			

【申込み・問い合わせ先】



日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL :03-5275-8139 FAX :03-5275-8328 e-mail :nubic@adm.nihon-u.ac.jp